

Nanotech CUPAL 平成27年度後期募集NIPコース

実施機関	コース名	定員	コース型	実施期間	講義言語(予定)
NIMS	第3回構造解析:入門 B(小角散乱)	1名	短期	2015/12/15~17	日本語
NIMS	第3回構造解析:入門 C(反射率)	2名	短期	2015/12/15~17	日本語
NIMS	第4回表面解析:入門 B(オージェ電子分光)	3名	短期	2016/2/23~25	英語
NIMS	第4回構造解析:入門 A(粉末回折)	4名	短期	2016/3/28~30	英語
NIMS	第4回構造解析:入門 B(小角散乱)	3名	短期	2016/3/28~30	英語
NIMS	第4回構造解析:入門 C(反射率)	1名	短期	2016/3/28~30	英語
NIMS	第4回構造解析:入門 D(NMR)	3名	短期	2016/3/28~30	英語
NIMS	表面解析:上級 E(PEEM/MEEM)	2名	中長期	2015/11/30~2016/3/31 の内、延べ10日間(応相談)	日本語or英語
NIMS	表面解析:上級 F(Heイオン顕微鏡)	1名	中長期	2015/11/30~2016/3/31 の内、延べ10日間(応相談)	日本語or英語
NIMS	構造解析:上級 G(反射率)	2名	中長期	2015/11/30~2016/3/31 の内、延べ10日間(応相談)	日本語or英語
NIMS	構造解析:上級 H(NMR)	2名	中長期	2015/11/30~2016/3/31 の内、延べ10日間(応相談)	日本語or英語
筑波大学	放射線計測(陽電子消滅、メスbauer分光)実習コース	各コース3名	短期	2016/2/29~3/3	日本語
筑波大学	加速器・イオンビーム分析実習コース	各コース3名	短期	2016/2/29~3/3	日本語
筑波大学	高機能ナノ微細加工実習コース	各コース3~5名	短期	2016/2/29~3/2	日本語